

筆ポリゴンの測地系・座標系・属性情報説明

現在、筆ポリゴンデータは2019年公開、2020年公開（一部更新）、2021年公開（全部更新）の3回公開しています。

各年のデータの測地系・座標系・属性情報は以下のとおりです。

● 測地系

2019年公開	2020年公開（一部更新）	2021年公開（全部更新）
日本測地系 2000 (JGD2000)	日本測地系 2000 (JGD2000)	日本測地系 2011 (JGD2011)

● 座標系

2019年公開	2020年公開（一部更新）	2021年公開（全部更新）
平面直角座標系	平面直角座標系	平面直角座標系

● 属性情報

・2019年公開

属性項目(名称)	格納内容
筆ポリゴン	ID付与ルール（※）に基づき付与された筆ポリゴンのID
耕地の種類	田、畑の地目（衛星画像等の目視判読による判断）

・2020年公開（一部更新）

属性項目(名称)	格納内容
2019ID	ID付与ルール（※）に基づき付与された筆ポリゴンのID
耕地の種類	田、畑の地目（衛星画像等の目視判読による判断）

・2021年公開（全部更新）

属性項目(名称)	格納内容
id	ID付与ルール（※）に基づき付与された筆ポリゴンのID
耕地の種類	田、畑の地目（衛星画像等の目視判読による判断）
公開年度	HPに公開した年度（今回は、2021年度のため2021）
調製年度	筆ポリゴンを作成した年度（2020年度に更新したため、2020）。今回は、修正や新規作成にかかわらず、一律で2020を入力しています。

※：筆ポリゴンへの筆ポリゴンID付与ルール

https://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/attach/pdf/old_polygon_id.pdf